プラズマ診断用狭帯域二波長パルス色素レーザー

松 田 良 信 • 天 崎 文 晶 藤 山 寛

Narrow Bandwidth Double Wavelength Pulsed Dye Laser for Use in Plasma Diagnostics

by

Yoshinobu MATSUDA, Fumiaki AMAZAKI and Hiroshi FUJIYAMA

Nitrogen laser pumped pulsed dye laser system was constructed for use in discharge plasma diagnostics. Double dye laser oscillators with grazing incidence configuration were simultaneously pumped by the single nitrogen laser, thus narrow bandwidth double wavelength laser beams were obtained with a sufficient output power. The dye laser system is applicable to the laser induced fluorescence spectroscopy and the laser optogalvanic spectroscopy.

1. まえがき

近年、プラズマプロセッシングの分野では、高品質 薄膜を形成する上で反応ラジカル種のモニタリングお よび制御が重要視されており、従来からのレーザー吸 収分光法(LAS: Laser Absorption Spectroscopy) の他にレーザー誘起蛍光法(LIF: Laser Induced Fluorescence)^{1,2)}やオプトガルバノ分光法(OGS: Optogalvanic Spectroscopy)³⁻⁶⁾といったレーザー分 光計測が重要な役割を果たしている。また逆に、そこ で得られた定量的かつ詳細な結果は、これまで巨視的 かつ現象論的に論じられることが多かったグロー放電 を、より微視的な観点から理解する手がかりを与えて いる。放電プラズマと固体表面との巨視的な相互作用 過程を微視的な面から研究することは、将来の幅広い 工学的応用の点からも、非常に重要である。

以上の理由から,プラズマ中の粒子計測および電界 計測に使用する目的で,パルス色素レーザー装置を今 回製作した.本論文では,まずプラズマのレーザー分 光における色素レーザーの果たす役割を簡単に述べた 後,製作した色素レーザー装置の構成と,得られた色 素レーザー光の特性評価結果を報告する.

2. レーザー分光と色素レーザー

Ľ

図1にレーザー分光計測の概念図を示す.LIFとは、 基底状態または準安定状態にある原子・分子にレー ザー光を照射して、その原子・分子を共鳴励起し、こ れより放出される誘起蛍光を観測することによりラジ カル原子の絶対密度や粒子束を測定するものである。 他方OGSは、放電している気体に光を照射したとき光 が吸収されると放電電流が変化する"オプトガルバノ 効果"を利用した高感度の分光分析を行うことにより、 元素分析を行うものである。これらの分光法を利用し て、その元素が存在する電磁場を計測することも可能 である^{57,8)}.このような分光計測には、必要な波長にお いて単色性の優れたスペクトル線を取り出すことがで き、しかも強度も大きい可変波長レーザーが必要であ

平成3年9月26日受理

電気情報工学科(Department of Electrical Engineering and Computer Science)



Fig. 1 Excitation and Detection scheme for the laser induced fluorescence and the laser optogalvanic spectroscopy

る.LIFとOGSのいずれの方法を利用するにしろ、一般 に基底または準安定準位から高励起準位までの単一光 子励起には可変波長の紫外光または真空紫外光が必要 になるが、光源および光学部品のコストパフォーマン スと取扱の点で、これは現在のところあまり実用的で はない。むしろ紫外および可視域のレーザー光を組み 合わせて階段励起することが実際的である。原子や分 子の比較的弱い光学遷移でさえ、可変波長パルス色素 レーザーを用いて、容易に選択的に励起できる。

パルスレーザー励起色素レーザーでは、増幅段を設 けて最適化することにより多くの材料について 10~30%の変換効率が得られ、また波長域も 0.311~1.285µmの範囲をカバーするまでになっている。 パルス色素レーザー装置の励起光源としては近紫外部 のエキシマレーザー、窒素レーザー、Nd:YAGレー ザーの第3、第4高調波などが実用的に用いられる。 その中でも特に窒素レーザーは、レーザー利得が大き いため簡単な装置でも発振し数100kWの尖頭出力が容 易に得られる、パルスの繰り返し数も数10Hzでも可能 である、装置の維持・保守が簡単であり使用ガスがほ とんどの場合窒素ガスのみである,安全で経費も少な くて済むなどの理由で,分光学的応用に現在もっとも 手軽に使われている.

そこで本研究では、LIFとOGSのいずれにも対応し、 さらに二段階励起も可能とするために、昨年度製作し た高出力高繰り返し窒素レーザー⁹⁾をポンピング光源 とした二波長パルス色素レーザーを製作した.

3. 二波長同時発振パルス色素レーザーの製作

ここでは,まず昨年度製作した窒素レーザーの安定 化と出力向上に関する改良結果について述べ,つぎに 色素レーザーの装置構成について述べる.

3.1 色素レーザーポンピング用窒素レーザー

昨年度製作した窒素レーザー⁹⁾のトリガをより安定 化するために、まず高圧部とアース部を逆にした。こ れにより、トリガーピン電極がグラウンド側に配置さ れ、スパークギャップスイッチのトリガーが安定して かかるようになった。またこの極性反転により、レー ザー主放電電極は充電時にはグラウンド電位に維持さ れることになり、コロナの発生も低減された、さらに スパークギャップスイッチ間に発生する腐食ガスを除 去するために, ギャップスイッチ内のガスを交換でき る構造とした。こりにより、ギャップスイッチのメイ ンテナンスが大幅に軽減された。以上の改良により、 レーザー出力の安定度が標準偏差で従来の±10%か ら±3%に向上し、ギャップスイッチのトリガ動作の 信頼性が向上した(図2). つぎに, 窒素レーザー出力 の向上のために,窒素レーザー共振器の全反射ミラー を,従来の誘電体多層膜コートした狭帯域全反射ミ ラーからアルミ蒸発した広帯域のものに交換した。こ の結果、レーザー出力は50%向上し最大出力3mJが得 られた.

図3に,繰り返し周波数2Hzの条件で得られた窒素 レーザー出力エネルギーの圧力特性を示す.圧力を高 くするとともに,窒素レーザーの出力は上昇し,最適 圧力付近でピークを向かえた後再び減少している.充 電電圧が大きいほどピークを迎える最適圧力が高圧力 側にずれるのは,放電電界Eに対してE/pによって決ま る最適圧力pが存在するためである.

3.2 二波長パルス色素レーザーの装置構成

窒素レーザーを励起源とする色素レーザーの代表的 な共振器構成はHänsch型といわれ、ビーム拡大素子 を用いて波長選択用の回折格子に入射するレーザー ビームの広がり角を小さくし、発振スペクトル幅が狭



Fig. 2 Output energy stability for the improved nitrogen laser

くなるようにしている¹⁰. ビーム拡大素子としては,は じめのころはレンズが使われていたが,現在ではプリ ズム式のものや,斜入射回折格子を使ったものが,小 型で調整も容易なため主流になっている¹¹⁻¹⁵. 特に, 斜入射回折格子を用いた場合の利点は,従来のHänsch型と比較して以下のようにまとめられる.

- (a) 高価で高品質の色消し望遠鏡やプリズム拡大器を 取り除くことができる。
- (b) アラインメントが簡単であり、ビーム拡大器の注 意深い調整と焦点合わせが不要である.
- (c) ビーム拡大器がないので,光空洞内の表面の数が 少なく反射も少ないので,低損失である.
- (d) 大きな直径の回折格子は、より低価格の数mmの幅の小さな回折格子に置き換えられる。
- (e) 共振器長が非常に短いため、短パルス光によるポ ンピングがより有効に利用できる。
- (f) 波長掃引が、従来の圧力掃引型のものに比べて、 同調ミラーを回転させるだけですみ、柔軟性に富む. ここでは我々が製作した斜入射回折格子を用いた色 素レーザーの装置構成について、各光学系毎に説明す



Fig. 3 Nitrogen laser output energy versus N₂ pressure for charging voltages of 12kV (black circles), 14kV (open circles), 16kV (crosses), 18kV (black triangles) and 20kV (open square)

る.

図4に示すように、窒素レーザービームを全反射平 面ミラーを用いて二本に分け、二つの色素レーザーを 同時発振させた。励起光集光光学系は、窒素レーザー ビームを絞って色素セル上にシート状に照射するため の光学系である。まず窒素レーザービーム(断面:30 mm×8 mm)を色素セル幅(10mm)程度まで集光するた めに ϕ =40mm,焦点距離f=200mmの球面両凸レンズを 用いた。さらに、色素セル上でシート状にするために、 大きさ30mm×30mm,焦点距離f=80mmの円筒レンズを用 いた。この円筒レンズには、X軸ステージとゴニオス テージを装着し、光軸方向への移動と傾きの調整を可 能とした。

色素セルには、四面を光学研磨した10mm×10mm×49 mmの石英蛍光セルを用いた。色素溶液は、将来的にネ オンの階段励起実験を行うことを考慮して、ローダミ ン6G(R-6G)およびクマリン120(C-120)のエタノー



Fig. 4 Schematic diagram of the nitrogen laser pumped double-wavelength pulsed dye laser

ル溶液(濃度5×10⁻³mol/*l*, 3~4 cc)の2種類を使 用した. エタノールは非常に蒸発が早いので, 色素溶 液の濃度が変化しないように色素セルはテフロン栓付 のものにした. 色素セルは色素セル壁面での色素レー ザー光の多重反射を防ぐため20度ぐらい傾ける必要が あるので, その調整のために回転ステージ上に取り付 けた. なお, 色素の循環を行っていないので, 色素レー ザーの発振繰り返しは最高で5 Hz程度が限界である.

色素レーザー共振器は,片側に全反射平面ミラー(直 径 ϕ =30mm)を用いた開放共振器構造とした。回折格子 からの一次回折光を反射する波長同調用全反射平面ミ ラーには,直径 ϕ =50mmの全反射平面ミラーを用いた。 回折格子面の法線方向と波長同調用全反射ミラー法線 方向とのなす角(回折角)により発振波長が決まるの で,このミラーを回転ステージの上に取り付けて,回 折角を変えられるようにした。

斜入射回折格子は,回折格子面が光軸とほぼ平行に なるような浅い入射角で使用される回折格子である. 本研究では寸法が12.7mm×50.8mm,格子定数2400本/ mmのホログラフィック回折格子(オプトメトリックス 製)を用いた。回折格子の角度調節は,回折格子への 入射角を調整するための回転ステージと,光軸と回折 格子溝を垂直に調整するためのゴニオステージを用い て行った。

4. 二波長パルス色素レーザーの発振特性

文献15の補足の記述にしたがって色素レーザー共振 器の軸合わせを行うと、容易にレーザー発振が得られ た. 色素レーザーの出力エネルギーの測定は、ジュー ルメーター (gentec製, ED-100A, エネルギー感度104 V/J, 受光部直径4.3mm)を用いて行い, レーザーのパ ルス毎の出力変動があるので, 4または8パルスの平 均値を測定値とした.レーザー光の時間波形は, 高速 のフォトピンダイオード (浜松ホトニクス) で受光し, 高速デジタルストーレッジオシロスコープ (フィリッ プス製, 500MHz)で観測した.レーザー光の絶対波長 は,レーザー光をNDフィルターで減衰させ,光ファイ バーを通して分光器で測定した.実験中の窒素レー ザーの動作条件は, ガス流量G.F. =1*l*/min, 繰り返し 周波数f = 2 Hzである.

なお、以降の図の説明で、ASEと記したものは、回 折光をさえぎっても発生する増幅された自然放出光出 力のことで、色素レーザーの誘導放出光出力とは異な るものである。図中でASEと併記してある場合は、 ASE成分を含んだ色素レーザーの全出力エネルギー を表している。図中でASEと併記していない場合は、 ASE成分を差し引いた純粋なレーザー発振出力を示 している。

4.1 色素レーザー出力の励起エネルギー依存性

図5に、窒素レーザーによるポンピングエネルギー に対する色素レーザー出力エネルギーの変化を示す。 R-6Gについては、全エネルギーもASEもともに励起 エネルギーにほぼ比例して増加しているが、C-120の 場合は、全エネルギーもASEもともに励起エネルギー に対して線形というよりむしろ巾乗の形で増加してい る.他の条件が全く同一であれば、窒素レーザーエネ ルギーと色素レーザー出力は単に比例するはずである。 C-120色素レーザー出力の非線形性の原因は、窒素 レーザーエネルギーを変えたときに窒素レーザービー ムの空間のプロファイル自体が変化しているためと考 えられる。いずれにせよ,最大出力はC-120で約70μJ, $R-6Gで約40\mu$ Jであることがわかる。なお、図5の結果は、約30万ショット動作後の劣化が進んだ色素につ いてのものである。未劣化の色素の場合,この図の2 倍程度の出力が得られることを確認している。色素の 劣化を除いた場合の全体的な発振効率は、約6%と評 価される.

4.2 色素レーザー出力の発振波長依存性

まず図6に、R-6Gレーザーの発振波長と波長同調 用全反射ミラーの回転角(マイクロメーターの読み) との関係を示す。図より両者は比例関係にあることが 確認できる。この場合、マイクロメーターの読みの1 mmの変化が、回折角1°の変化に対応する。図から波長



Fig. 5 Total dye laser output energy versus pumping energy for R-6G dye laser (black circles) and C-120 dye laser (black triangles). ASE levels are also indicated by a point dotted and dotted lines for R-6G and C-120 dye lasers, respectively

変化の割合は、マイクロメーターの読みと4.375nm/mmの関係があることがわかる。回折角調節用マイクロ メーターの精度($\pm 1 \mu m$ 程度)から、実際の波長同調 精度は $\pm 4.4pm$ 程度と予想でき、分光実験には十分問 題ない。C-120に関しても同様の波長掃引直線が得ら れ、その場合の波長同調精度は約 $\pm 3.7pm$ と評価され た。

図7に、ポンピングエネルギー2.3mJで得られた色 素レーザー出力エネルギーの発振波長依存性を示す. C-120の発振波長範囲は428nm~461nmで、最大出力 エネルギー約40µJが441nm付近で得られている。ロー ダミン6Gの発振波長範囲は572nm~611nmで、最大 出力エネルギー約30µJが587nm付近で得られている。 いずれの色素に関してもASE成分は全色素レーザー 出力の10~20%を占めるが、この比は全波長で積分し たレーザー出力とASE出力のエネルギー比である。実 際に重要なのは、レーザースペクトルピークとASEス ペクトルピークの比であり、これは1:10⁻⁴程度と推 定される。ただし、色素レーザーの同調スペクトルの 裾野付近で使用する場合は問題になる可能性がある。



Fig. 6 An example of the wavelength-tuning characteristic of the R-6G dye laser. Micrometer reading is proportional to the change of diffraction angle



Fig. 7 Dye laser output tuning curves in total energy per pulse at a repetition rate of 2Hz for the nitrogen laser pumped dye lasers (R -6G and C-120). It is noted ASE components are included

ASEレベルを低減するためには、色素セル側の共振器 全反射ミラーを、反射率4~20%程度のミラーに変更 し、出力カプラとして使用すればよい。



Fig. 8 Dye laser output tuning curves in lasing energy per pulse at a repetition rate of 2Hz for the nitrogen laser pumped dye laser (R -6G) as a function of grating incidence angle

4.3 色素レーザー出力の入射角依存性

図8に、s偏光入射の場合の回折格子入射角aと回折 角 β に対する色素 (R-6G) レーザー出力エネルギーの 変化の様子を示す. aを80°~89°まで変えても、発振波 長範囲 (発振する β の範囲) はほとんど変化しないこと が確認できる.また、色素レーザーの出力はa = 86°付 近で最大であることがわかる.通常の平面回折格子で は、入射角aが小さいほど回折効率が高いとの報告が ある¹²⁾.それと傾向の異なった図8の結果は、実験に使 用したホログラフィック回折格子が斜入射用に最適化 されているためと考えられる.また、一般に回折格子 へのs偏光入射よりp偏光入射のほうが高い効率が得ら れるとのデータが過去に示されているが¹²⁾、我々が試 した限りではs、pいずれの偏光方向でも色素レーザー 出力には顕著な違いは見受けられなかった。

4. 4 色素レーザーのパルス幅

図9に、オシロスコープで観測した色素レーザーパ ルス波形を示す.この図からわかるように色素レー ザーパルスの半値幅は、10ns程度である.しかし、同



Fig. 9 Temporal waveform of the nitrogen laser pumped dye laser

軸ケーブルを含めたフォトピンダイオード光検出回路 全体の時間応答が5~6ns程度と見積られるので,実 際の色素レーザーパルスは7~8ns程度と考えられる。 一般に,高気圧動作の窒素レーザーに較べ,低気圧窒 素レーザーのパルス幅が広いことが知られている。本 実験で使用した低気圧動作の窒素レーザーのパルス幅 は10ns程度であり,色素レーザーパルス幅もこれを反 映しているようである。

4.5 色素レーザーのスペクトル幅

色素レーザーのスペクトル幅の確認は、レーザー分 光の際の,飽和レーザーパワーの評価、原子・分子ス ペクトルへの同調に関連して重要である。スペクトル 幅の測定は、色素レーザーの波長を掃引し、エアー ギャップファブリーペローエタロン(溝尻光学:自由 スペクトル間隔1.67cm⁻¹、反射率99%)の透過光強度の 変化から求めた。その結果、R-6GとC-120のいずれの 色素レーザー光についても、回折格子入射角が89°のと き約10pm程度のスペクトル幅であることが確認され た。

斜入射回折格子を用いた色素レーザーのスペクトル 幅⊿λは、回折格子への入射角広がりと回折格子からの 出射角広がりとで決定され、一般に次式のように表さ れる¹⁵⁾.

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda \cos \alpha}{2(\sin \alpha + \sin \beta)} \left[\left(\frac{l \, \cos \alpha}{2L} \right)^2 + \left(\frac{W}{L} \right)^2 \right]^{1/2} (1)$$

ここで、 λ は発振波長、 α は回折格子入射角、 β は回折 角、lは回折格子の照射領域の長さ、Lは色素セルと回 折格子との距離、wは色素活性領域のビームウエスト (ビーム半径)である。上式は、L = L_R(= $\pi w^2/\lambda$: レーリー長)のとき最小になり、

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \sim \frac{\sqrt{2}\lambda}{\pi l(\sin\alpha + \sin\beta)} \tag{2}$$

となることがわかる.本実験ではL~10cmとしている ので、L = L_Rの条件はw=0.14mmとすれば成立し、そ のときスペクトル幅は (λ = 588nm, α = 89°、 β = 24.3°、l = 4cmとして)約2.8pmになることが予想され る.したがって、現時点でスペクトル幅が10pm程度と 大きい原因は、今回の実験では色素活性領域のビーム ウエストwが実際はもっと大きく、L_RがLより大きく なっているためと考えられる.分解能向上を目指しス ペクトル狭さく化を達成するには、 α をさらに90°に近 づけることとこの点の改良が必要である.

4.6 色素レーザーの偏光特性

色素レーザーの偏光特性は、レーザー分光の重要な 要素である。図10に、色素レーザー出力光の偏光フィ ルター透過特性を示す。図の縦軸は規格化した透過光 強度で、横軸は鉛直軸を基準にした偏光角を表す。図 中の理論曲線は完全直線偏光した場合のもので、実験 値(黒丸)と理論曲線とはよく一致している。以上よ り、本色素レーザーの偏光方向はほぼ完全に鉛直方向 に直線偏光していることが確認された。

5. まとめ

放電プラズマ中の粒子計測および電磁界の計測に用 いるために、ローダミン6Gとクマリン120の二種類の 色素を用いた窒素レーザー励起二波長パルス色素レー ザーを製作し、その発振動作を確認した。色素レーザー の出力特性を測定した結果を要約すると以下の通りで ある.

- 1) 色素レーザー出力は、それぞれの色素レーザーで 最大100µJ前後が可能である(効率6%).
- 2)定常動作で30万ショット経過した後も、色素レー ザー出力は、それぞれ数10μJである。
- 3)回折格子入射角が86度付近の時,最も大きな色素 レーザー出力が得られる。
- 4) 色素レーザーのパルス幅は約7~8ns程度と見積 られる.



Fig. 10 Polarization characteristics of the nitrogen laser pumped dye laser

- 5) 波長精度は、それぞれの色素レーザーとも±4pm 程度である。
- 6)スペクトル幅は、いずれの色素レーザーとも10pm 程度である。色素励起深さと共振器長を最適化す れば、5pm以下に狭さく化できる見込みである。
- 7) 偏光は、ほぼ完全に直線偏光である。

今回製作した窒素レーザー励起二波長パルス色素 レーザーは、スペクトル幅とASE、電磁ノイズの点で まだ改良すべき点は多いが、種々の放電プラズマ中の ラジカル計測や電界計測に十分適用可能である。現在、 我々は陰極シース内の電界測定を目的として二段階励 起を利用したOGS実験を実行中であり、その詳細は別 に報告する予定である。

終わりに, 色素レーザー装置設計について, ご助言 いただいた九州大学, 前田三男教授, 岡田龍雄助教授, 本田親久助教授, 博士3年の興氏の諸氏に感謝致しま す. 本研究の一部は, 文部省科学研究費奨励研究Aの補 助を受けた.

参考文献

- プラズマ・核融合学会編,「プラズマ診断の基礎」
 名古屋大学出版会(1990) 208.
- 2)島津備愛編、「分光化学分析のためのレーザー」学 会出版センター(1986).
- R. B. Green, R. A. Keller, G. G. Luther, P. K. Schenck, and J. C. Travis, Appl. Phys. Letters, Vol. 29 (1976) 727.
- R. Shuker, A. Ben-Amar and G. Erez, Optics Communications, Vol. 39 (1981) 51.
- 5) D. K. Doughty, S. Salih and J. E. Lawler, Physics Letters, Vol. **103A** (1984) 41.
- 6) E. A. Den Hartog, D. A. Doughty, and J. E. Law-

ler, Phys. Rev. A, Vol. 38 (1988) 2471.

- J. Deoouard and N. Sadeghi, Optics Communications, Vol. 57 (1986) 239.
- C. A. Moor, G. P. Davis, and R. A. Gottscho, Phys. Rev. Letters, Vol. 52 (1984) 538.
- 9) 松田,藤山,長崎大学工学部研究報告 第21巻第 36号 平成3年1月 1-8頁.
- T. W. Hänsch, Applied Optics, Vol. 11 (1972) 895.
- L. G. Nair, Progress in Quantum Electronics, Vol. 7 ed. by T. S. Moss and S. Stenholm (1982) 153-268.
- 12) F. J. Duarte, "Dye Laser Principles" ed. by F. J. Duarte and L. W. Hillman, Academic Press, New York (1990) 133-183.
- A. Corney, J. Manners and C. E. Webb, Optics Communications, Vol. 31 (1979) 354.
- 14) I. Schosan and U. P. Oppenheim, Optics communications, Vol. 25 (1978) 375.
- M. G. Littman and H. J.Metcalf, Applied Optics, Vol. 17 (1978) 2224.